## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

55-001119

(43)Date of publication of application: 07.01.1980

(51)Int.CI.

H01S 3/18

(21)Application number: 53-073500

(71)Applicant:

**CANON INC** 

(22)Date of filing:

16.06.1978

(72)Inventor:

HAKAMATA ISAO

**KAWAMURA NAOTO** 

**SAKUGI KOICHI ISHII MASAAKI** KITAMURA TAKASHI

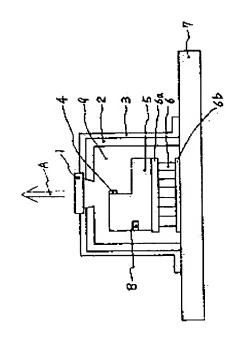
**UCHIYAMA HARUO** 

#### (54) SEMICONDUCTOR LASER APPARATUS

#### (57)Abstract:

PURPOSE: To prevent the scattering of laser light due to water drops and obtain a prescribed quantity of light, by preventing the dewing on an optical window of a laser

CONSTITUTION: A heat-insulating polyurethane sheet 2 is bonded to a metal cover 3. The laser light is emitted out a window 1. A laser element 4 is held on a mount 5. An endothermic electrode 6a and exothermic electrode 6b are attached to both the ends of a Peltier element 6. The heat of the electrode 6b is radiated through a base 7. The cover 3 is tightly fitted on the base 7 to shut off a space 9 from the external air. Dry nitrogen is filled in the space 9 to prevent the dewing on the inside of the window 1. A thermister 8 is attached to the mount 5 to control a voltage applied to the Peltier element 6. Because the temperature of the laser element is kept low and the temperature difference between the external air and the window is reduced or the temperature of the window is made higher than that of the external air, the dewing is prevented and a stable laser output is obtained.



### ⑨ 日本国特許庁 (JP)

⑩特許出願公開

# ⑫ 公開特許公報 (A)

昭55—1119

(1) Int. Cl.<sup>3</sup>
H 01 S 3/18

識別記号

庁内整理番号 7377-5F 砂公開 昭和55年(1980)1月7日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 4 頁)

**匈**半導体レーザ装置

②特 願 昭53-73500

②出 願 昭53(1978)6月16日

⑫発 明 者 袴田勲

横浜市緑区奈良町2913-7-63

6

@発 明 者 河村尚登

稲城市平尾372-1

⑫発 明 者 柵木孝一

横浜市港北区綱島東4-6-23

⑫発 明 者 石井正昭

川崎市高津区下作延335

@発 明 者 北村喬

横浜市緑区美しが丘2-37-2

⑫発 明 者 内山春雄

川崎市多摩区生田22

⑪出 願 人 キヤノン株式会社

東京都大田区下丸子3丁目30番

2号

⑩代 理 人 弁理士 丸島儀一

明 細 4

1.発明の名称

半導体レーザ装置

2. 特許韻 求の範囲

3. 発明の 詳細 な 説 明

本発明は半導体レーザ菓子からの出力光を取り出す光学的窓を有する半導体レーザ装置に関する。

半海体レーザは温度の上昇に伴い発振の閾値が 定 上昇するもので安全な発振の為には半海体レーザ 素子の接合部温度を一定に保つ必要がある。この

本発明は上述の如き欠点を除いた半導体レーザ装置を提供する事を目的としている。

更に、詳細に言えば、半導体レーザ素子の温度を低く保持し且つ外気と前記光学的窓の温度差を減少或いは逆転せしめることにより解結を防止する為の露結防止手段を有した半導体レーザ装置を

提供する事を目的としている。

以下本発明の実施的を図面に従い説明する。

第1図は本発明の第1の実施例の略断面図である。図面上の混乱を防ぐ為各案子のリード線は省略してある。図において、1はレーザ光を出射すポリウトタンとトで形成され、該ポリウトタンとトを接近の追断部材で同じり付けた。
る光学的窓、8は竪結防止手段としての断熱材で
3はレーザ案子を外気から遮断する遮断部材としてのメタルキャップ、4は半導体レーザ案子、5は別えば倒からなる前配レーザ案子4を保持する保持部材としてのレーザマウント、6は冷却手段としてのベルチェ案子で窓ベルチェ案子6の両端には吸熱短極8a,発熱に極8bが取り付けられている。7は発熱短極8bからの熱を放熱するヒートシンクを敷わたベースでメタルキャップ6と密

の発生は観察されなかつた。

本実施例の如く断熱材をメタルキャップ内壁の 全面に貼り付ける事によりレーザマゥント周辺の 雰囲気が伝達されない為断熱材の効果は更に大き なものとなつている。

着されており密封空間 B と外気とを遮断している。 前記密封空間 B にはドライ密塞が封入されており

尚、スプレー方式その他で断熱材をメタルキャップ内壁全面にコートする方法も断熱効果が大きい。又、断熱材としてはフェノール樹脂、ポリスチレン、ポリ塩化ビニル、エポキシ樹脂、アクリル樹脂その他がある。

第2図において本発明の第2の実施例の略断面 図を示す。第2図において第1図と同じ番号で示 したものは同様の概能を有する。

光学的窓1の外気と接する側の表面に 800~500 以序の Sno sno の透明事宜膜10をつけ、とのSno s 膜10に な流を流し、光学的窓1を加熱した。外 前記光学的窓の内側面における露結を防いている。 8はサーミスタ等の温度検出案子で前記レーザ案 子・と同様前記マケント5に取り付けられており、 前記温度検出案子8の出力は前記ベルチェ案子6 に印加する軍圧を不図示のコントロール手段を介 してフィードバック・コントロールするものである。レーザ光は前記レーザ案子チより出力され光 学的窓1を介して矢印Aの方向に出射される。

上述の如き半導体レーザ装置を 8 5 ℃の恒温値 湿 湿 槽に入れ海度を逐次かえ前記光学的窓 1 の外気 に触れる面の似結の発生を関べた。

断面材としての前記ポリウレタンシート 2 を取り付けてない場合は相対 温度 65 ~ 70 多程度で露結の発生が観察されたが、本発明の実施例の如くポリウレタンシート 2 を取り付けた半導体レーザ 装置においては相対湿度 90 ~ 92 %程度まで露結

気の環境温度は通常最大 40 ~ 45 でを考えれば充分であり、 20 ~ 25 での光学的窓 1 の温度を環境温度まで上昇させるには数十m A 程度の小さな 電流値ですむ。実際相対湿度 100 %近くまで露結をみることがなかつた。

窓ガラス面温度を環境温度以上にすれば解結の発生は全くなくなり種めて有効である。尚、Alga As 系の半導体レーザの発振波長(800~900nm)における Sno 2 膜の透過率は 8 0 多程度をので特に問題はなかつた。

又他の透明導電膜としては In<sub>2</sub>O<sub>8</sub> , Cd<sub>2</sub>SnO<sub>4</sub> 等 も 器 結 防止手 段 として 使 用 可 能 で ある 。

尚、本実施例ではレーザビーム出射窓ガラスを 加熱したがメタルキャップ 8 を加熱する事も同様 な効果を与える。

第8図に本発明の第8の実施例の略断面図を示

す。 56 3 図において知 1 図 , 第 2 図と同じ番号で示したものは同様の機能を有する。

第3の実施例は光学的窓ガラス1に関接又は直接レーザ出力光敏収体を設けレーザ光吸収エネルギーにより前記光学的窓の温度を上昇せしめは結を防止するものである。前述の第2の実施例の如く他のエネルギーを必要としない。

上記 8 つの鰻はすべて異空蒸 着法により形成した。 とのよう な実施例においてレーザ光の遊過率 8 8 8 8 7 反射率 2 8 9 吸収率 8 5 8 であり、 6 6 4 6 防止手

状態か又は真空状態なので第3の実施例の如き耐 環境性保護膜を必要としない。

以上のように解るおよび第4の実施例においてはレーサ光自体のエネルギーにより光学的窓の温度を上げ露結を防止する事が可能であり、他のエネルギー供給源を必要としない為非常に有効である。

上述の如く本発明は光学的窓の露結を防止する ことにより安定なレーザ出力光を得ることが可能 であり、特にレーザ光を固像記録に用いる場合に は安定な記録を行なえる為、有効である。 4. 図面の簡単な説明

第1 図は本発明の第1の実施例の略断面図、

特別昭55-1119(3) 段としては充分を効果を得た。ビスマス膜12を 更に輝く形成すれば吸収率を下げ透過率を多くす ることも可能である。

尚、耐環境性保護酸としてパリレンを用いたが使用するレーザ光の波長に対して透過性があり、且 つある程度の耐熱性のあるものであれば解わない。

レーザ光吸収エネルギーを用いる方法として第 8の実施例では吸収体を外気と接する面に設けたが前記吸収体を外気と接しない内側面に設け伝導熱により外気と接する面における認結を防止することも可能である。第4の実施例としてこのような半導体レーザ装置の略断面図を第4図に示す。

第4 図において、1 5 は反射防止膜としての 0es 膜で厚さは 500 Å、1 6 はレーザ光吸収膜で 第 3 の実施例と同様に 100 Å 膜厚のビスマスを用いた。密封空間 8 はドライ窒素が封入されている

第2図は本発明の第2の実施例の略断面図、 第3図は本発明の第3の実施例の略断面図、 第4図は本発明の第4の実施例の略断面図、

> 出顧人 キャノン 株式 会社 代理人 丸 島 儀 原态環 に設定

8

